



PCT

## 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

REC'D	<u>0</u> 1	APR 2004	
WIP	<u> </u>	PCT	-

出願人又は代理人 の書類記号 NE-70138WO		【は、国際予備審査報 IPEA/4】	8告の送付通知(† 16)を参照する。 	ま式PCT/こと。
国際出願番号 PCT/JP03/15252	国際出願日 (日.月.年) 28	. 11. 03	優先日 (日.月.年)	29. 11. 02
国際特許分類(IPC) Int. Cl <sup>7</sup> G01N1/28, 27/447, 27/62, 30/60, 30/72, 33/48, 35/08, 37/00, B01D57/00, 57/02, B81C1/00, H01J49/26				
出願人(氏名又は名称) 日本電気株式会社				
1. 国際予備審査機関が作成したこの				定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。  □ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。				
3. この国際予備審査報告は、次の内				
I X 国際予備審査報告の基礎	<b>b</b>			
Ⅱ □ 優先権				
III				
IV				
V X PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 VI  ある種の引用文献				
VII 国際出願の不備				·
VIII 国際出願に対する意見				
国際予備審査の請求書を受理した日 28.11.200	3	国際予備審查報告	を作成した日 16.03.	2004
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/J 郵便番号100-891 東京都千代田区段が関三丁目	5	特許庁審査官(権限 高見 1 電話番号 03-	重雄 ()	2月9116



国際出願番号 PCT/JP03/15252

					_	
I.	E	<b>國際予備審查</b> 幸	B告の基礎			
1.	1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)					
	X	出願時の国際	<b>张出願書類</b>		•	
		明細魯 明細魯 明細魯	第 第 第	ページ、 ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に打	是出されたもの 昏簡と共に提出されたもの
		請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第 第		出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づきれ 国際予備審査の請求書と共に打	
		図面 図面 図面	第 第 第	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	国際予備審査の請求書と共に抗	是出されたもの 身筋と共に提出されたもの
		明細書の配列	表の部分 第   表の部分 第   表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に打	是出されたもの ≸簡と共に提出されたもの
2.	ل	上記の出願書類	質の言語は、下記に示	す場合を除くほか、この	の国際出願の官語である。	
	ل	上記の書類は、	下記の言語である_		5.	
□ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 □ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 □ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語						
3.	3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。					
	□ この国際出願に含まれる書面による配列表					
	□ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表					
	<ul><li>□ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表</li><li>□ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表</li></ul>					
	ĺ	出願後に	提出した書面による西		国際出願の開示の範囲を超える	
<ul><li>書の提出があった</li><li>● 各面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。</li></ul>						
4.		明細冉	「記の <b>書類が削除され</b> 第	ページ		
	H	請求の範囲 図面	第	項 ペーシ	<b>ジ</b> /図	
5. □ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1. における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)						

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性は 文献及び説明	こついての法第12条(P(	CT35条(2)) に定める見解、	それを裏付ける		
1. 見解					
新規性 (N) -	請求の範囲 請求の範囲	1-11	有 無		
進歩性(IS)	請求の範囲	1-11			
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲  請求の範囲	1-11			
2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)					
請求の範囲1-11			•		
文献1:JP2001-264297 A(株式会 【請求項5】【0018】【0019】【E 文献2:JP2002-236108 A(科学技 【0016】図1-図7	図5】				
文献 3:W000/22426 A1(株式会社 全文 図1-図7					
文献4: JP2000-162184 A (株式5 全文 図1-図7 文献5: JP11-14614 A (株式会社					
文献 5 : JP11-14614 A (株式会社日立製作所) 1999.01.22 全文 図1-図10 文献 6_: JP10-48110 A (株式会社島津製作所) 1998.02.20					
全文 図1-図3 文献7:JP6-10900 A(キャノンセ					
全文 図1-図18 文献 8:佐野、馬場、井口、飯田 予稿集 第3分冊 2002年9月24日 文献 9:M.Baba, T.Sano, N.Iguchi nal Conference on Miniaturized cro Total Analysis Systems 200	p. 1146 (25a-R-8) , K. Iida, T. Sakamot   Chemical and Bio	o,H.Kawaura, Sixth l chemical Analysis Sy	Internatio		
文献1-11は、当該技術分野 より狭幅の微細流路を有する試料 調査報告で列記した上記文献1-	乾燥部を備えた試料	乾燥装置に関する技征	新は 国際		